### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-151697

(43) Date of publication of application: 24.05.2002

(51)Int.GI.

H01L 29/786 H01L 21/336 G02F 1/1368 H01L 21/20 H01L 21/268 H01L 27/08

(21)Application number: 2000-346736

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

14.11.2000

(72)Inventor: KUBOTA YASUSHI

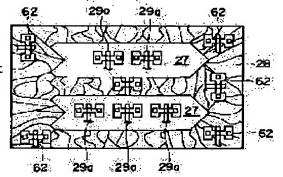
WATAYA KIMIHIDE

# (54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT AND IMAGE DISPLAY DEVICE USING IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-cost semiconductor integrated circuit together with a liquid-crystal display device using it, which comprises a plurality of thin-film transistors with different characteristics.

SOLUTION: A polycrystal silicon thin-film 27 which is formed by projecting laser to an amorphous silicon thin-film and a polycrystal silicon thin-film 28 which is formed with no laser irradiation are provided on a substrate. Thin-film transistors 29a are so formed that the shortest straight line between a source region and a drain region agrees with the crystal growth direction of the polycrystal silicon thin-film 27 grown by laser irradiation. Thin-film transistors 62 are formed without considering arrangement direction on the polycrystal silicon thin-film 28 where the crystal boundary is relatively large without laser radiation. A thin-film transistor 29a whose electron mobility in a carrier region is high constitutes a data signal line driving circuit while the thin-film transistor 62 in which the electron mobility in the carrier region is low for less leak current constitutes the switch of a pixel.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

07.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 01.02.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## 일본공개특허공보 평14-151697호(2002.05.24) 1부.

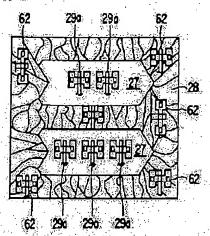
[첨부그림 1]

COLUMN TO C	79) 02公開特官	(40公開日 辛酸(年5月21日 (2003.5.20)
(5)) in (C1) (H) (1) 29/798 (21/398 (C) (2) 1/196 (H) (1) 21/20 (21/208	MPDEH S	
(21) H( <b>(1994</b> ) (22) H( <b>(1994</b> )	新 <b>新</b> 2000—34573年 P2000—345735) 平森12年11月14日(2000.11.12)	(71)出版人 2000年8 シャープ株式会社 大阪庁大阪市内伯野区共和町20番2号 (72)発明者・外保田 第 大阪庁大阪市内伯野区共和町22番2号・シャープ株式会社内 (72)発明者 納む 公寺 大阪庁大阪市内伯野区長和町22番2号・シャープ株式会社内 (74)代現人 100082(44 弁理士 青山 在 (体14)
		長負責に絞ぐ

#### GO 【部列の名称】 半等体系被回路およびそれを用いた回復表示整備:

【課題】 美なる特性を有ずる事数の意味トランジスタによって情報され、しかも安価な半導体集験回路と、でれる用した字母系示器高を提供すること。 (関映手段) 幸佐上に、非品質のリコン海膜をレーザ、開発して形成した今倍品シリコン海膜 20 とと、レーザ原料しないで形式した今倍品シリコン海膜 20 とのお品成長が回じ、ソース所属とドレイン領域との最短距離を結ぶ直域が一致するように意味トランジスタ 20 まで、を形成する。レーザ度料されなくて信品は関い、大き形成する。レーザ度料されなくて信品は関い、比較的大きい今倍高シリコン海内20には、配面が向を考慮することなく海峡トランジスタ 62、62、6

形成する。キャリア領域の電子移動度が大きい意味トラ シジスク2つ6でデーク信号機動回路を構成し、キャ リア領域の電子移動度が示さるでリーグ電流が次ない達 映ドランジスクロンで画来のスイッズを構成する。



#### 開発は末の範囲

【は水項1】 発験性益原士に形成された損數の強限トランジスタを有ずる半島体集後回路において、

上記載数の理解トランジスタは、複数の異なる結晶形方 法によって作製された複数の手場体理解領域に形成され ていることを特徴とする半導体要様回路。

(請求項2) 「請求項1日記載の単編体集映回路におい

上記複数の半導体達取積減の平均結晶は僅の比か2以上 であることを対数とする半導体集積回路。

(請求項3) 。請求項1、また近2に記載の半導体美統回 第三名はで、

上記度数の半導体薄膜領域の電子移動度の比が12.05以上であることを特徴とする半導体集製回路。

【日文時4】 日東時十万至3のいずれかりつに記載の 半写体集版回答において

上記技数の名字体を開始的は、半等体を開始的の間に 対する理解トランジスタを形成する傾向の面接の割合 が、近いに異なることを特徴とする手等体集構図路。 【協文項5】、議文項1万英3のいずれかれつに記載の

半導体集は回路において、

上記載数の理路トランジスタのうちのかなくとも1つ は、その理路トランジスタのソース傾向とドレイン傾向 とを展現で信ぎ返転の方向である理解トランジスタの配 電力向が、この理解トランジスタが形成される手導体理 開機場の信息は長方向と一致していることを持致とする 手端体集技回算。

【請求項6】 請求項1万至5のいずれか1つに記載の 半導体集技回路において、

上記は数の半導体学家制度のうちの少なくとも、こうは、 レーザによって結晶化されていることを特徴とする半導体集長回路。

【経文項7】 ・経求項で乃至5のいずれが1つに記載の 半일は集後回路において、

上記は数の半導体弾隊積減のうちのかなくとも、ホーは、 触ば金属を用いては晶化されていることを持数とする半 操体条件回針。

図体集体回路。 【研究項目】 研究例17万至7のいずれかりつけに数の 平均体集体回路において、

上記半導体業は回路は少なくとも第1と第2のブロック からなり、

上記第1のブロックに含まれる複数の建設トランジスタ は、建設トランジスタの配置方向が互いに時间一であ

上記第2のプロックに含まれる複数の理解トランジスタ は、理解ドランジスタの配置方向が互いに異なることを 特徴とかる手導体集構回路。

【論求項9】 「論求項1刀至7のいずわか1つに記載の 半導体集務回路において:

上記半導体集技回路は少なくとも第4と第2のプロック からなり 上記第1のプロックに含まれる複数の建関トランジスタ は、18品位界が治と無い半導作連取積極に移成されてお

上記数名のプロックに含まれる複数の理解トランジスタ は、消品に見る日本の半等体金製品を目に形成されている ことを特徴とする半導体製料回路。

((は東海)の) 「新東海)乃至夕のいずれが1つに記載 の半導体単純回路において、

上記半導体集構回路はロジック回路とアプログ回路を含

上記ロジック回路とアナログ回路は、異なる手導体理解 傾向に形成されていることを付款とする手導体集構画

(諸東項)(6) 諸東項1万至9の(5ずれが1つに記載。 の半当体集積回路)ご話いて、

上記半導体果核回路はスタティッグ回路とダイナミック ・回路を含み

上記スタライック回路とダイナミック回路は、異なるギー 海体急取扱句に形成されていることを特殊とする半端体 集体回路。

【日本項12】 軽く性を仮とし、画本トランジスタを有してマドリガス対「配置された画本理と、上記画素型の画表トランジスタをオンタフさせのゲートドライバと、上記画素型にデータを含る地域・フースドライバと、自ずる意味トランジスタを仮と、この意味トランジスタを仮と、上記意味トランジスタを仮と、上記意味トランジスタを仮と、対応を表して配置された対応を仮と、上記意味トランジスタを振り対応を振りの間に挿入される液晶層とからなる液晶素示器置において、

上に実践とランジスク登扱が存する回路は、研究項・73 至11のいずれが十つに足数の手等体果は回路からなる ことを持数とする報路表示装置。

#### [発明的計畫/說明]

(発明の属する技術分野) 本発明は、半導体系域回路だ よびそれを用いた液晶素示疑置に関し、特に、アクティ プマトリクス型の液晶素示疑置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】この種の液晶表示装置として、図131二 示すようなものがある。この液晶表示装置は、画表プレイARYと、主意に写真な証的回路ならと、データに写真 類的回路らびとプリチャージ回路ようを強える。

(QOOS)上記画書アレイARYには、近い「交差する資数の主要信号はGLm (m=1, 2, 3, ...) と 複数のデータ信号は配動の語とに「Cn=1, 2, 3, ...) との表、 体性すると本の上記を信号はGLm に 随便すると本の上記データ信号は SLn とて包囲きれたおうに、 画来P ( メルマトリクス状に配置されてい、 る。このマトリクス状に配置されたの。 カースの1列に 1本のデータ信号はSLnの割り当てられ、1行に1本

#### の走後指号はG Lmが割り当てられている。

「GOD 41 上記主意信号以報的関係のは、コントロール回路ですしから適られた阿耶信号のCK、GENおよびスタートバルスのSTに基づいて、上記主意信号級でした。正記テープ信号は野が回路SDは、西阿信号SGKなびスタードバルスSSTに基づいて、入力された映像で多のATを必要にのじて時間して、テータ行号場合しれに転送する他を変する。まだ。プリチャージ回路PGは、データ行号は野が回路SDにまたらて、制限信号PGTに基づして、入りされたプリチャージに大い、映像信号DATの行列の負担を経過する情息をする。

【OCO51 図144は、上記画者PIXを示す図である。画者PIXは、スインデンクまであるとうシリスクをWと、連絡資金でした場面容量で多からなる画者容量でPEによって構成されている。ここで、援助音量でSは、アクティブマトリクス型の現品を示認面において、画像の表示を安定させるために、液体音量ではに並行して行加する音量であり、液体音量ではであった。シンジスタをWのリーク電気や、ようシジスタをWのリーク電気や、より表に変していま示データを存付等の影響を、場合規模の表示データを存付等の影響を、場合規模の表示データを存付等の影響を、場合規模の表表を表現に関います。

「CODIGI」上記ドランシスクSWのゲートは、上記金管信号はGLm/に修订されている。また、上記海路可登 CLHよび援助哲堂 CSの一方の電程は、ドランシスク SWのドレインおよびソースを介して上記データ信号は SLn に際限されている。上記海路可でしての他方の電 後江、液晶を少定技がて対向電腦に対抗され、行動を登 CSの他方の電腦は、全画素に共通の図示してい共通電 極端に または関連する主要信号はGLmに持続されている。

【0007】上記構成の液晶表示装置において、表示信号(データ)が、データ信号は軽秒回路5.0からデータ 信号は5.4 であるいは1水平走立 期間にオンされる走室は(1ドライン)に含まれる画来 第に、出力される。一方、上記走並信号は軽勢回路5.0 から走達信号は0.4 であった。フリス25米がオンされて、上記デー2信号は1990回路5.0から出力された表示信号が、上記画表P.1×の画素存至CPに表示では対される。この場所は画表存至CPに表示で推奨されて、この場所によって、変晶の返過率が変調されて、波晶表示を適に対定の画像が表示される。

【000.8】 なお、上記のデータ信号機能動回路SDには、返用次駆動方式と関邦交通的方式と同様次駆動方式と対象です。

た0.0091、図15は、また大統分方式のデータ信号は 経動回路SD1を示す図である。このデータ信号は駆動 回路SD1では、入力されたスタートバルスSSTが、 直列総称された収載のフリップフロップドド・ドゥで 特成されたシフトレジスタによって、同期信号56代に 同期して収水シブトされる。上にシフト・ビジスタでジフ ドされたパルスが、NANに回路やインバータ回路等で 情成されたパップ・回路日にを区で、サンプリングスイ ダチム5に分えられて、サンプリングスイラチム5・1が 関しる。これによって、映像行名頃から入れされた映像 情号のATOX サンプリングスイシチム5・1を見てデー 交換到数6上が(ne・1・12、5:1))に正式され

(600:101-6月次級助力式のデータ信号機関的回答 S. D. I は、政策信号のA.T.を、サンプリングスイッチA.S. いたかしてデータ信号はS.L.A.に出力するので、駆動回 際としての規模が比較的できな、しかし、データ信号は S.L.A.A.のデータの言う込み時間が対しので、深高表示 発面の大画面化に対応しになり。

(1001年) 図16は、特別大統分大のデータ信号は 脈動回路502と示す図である。このデータ信号映版が 回路502は、所定の米巴皮質問間において、映像信号 独から入力された映像信号のATがサンプリングスイク そASでによってサンプリングされたは、サンプリング 哲堂でも1日一日本えられる。そして、次の水甲皮質問間 に、上記サンプリング音堂でも1日本大られたデータが、 データ転送信号でも3日の間に支がられたデータが、 スインテストで、カファアンプAMには適さ れ、このパンファアンズAMによってデータ信号は5 L の(10=1)、2、3・・・)に含ま込まれる。

[00:12] 上記珠序次駅がカズのデータ信号段野村回 時ちの名は、一旦サンブリングした・・重変な分の映像信号を、バックァアンプへMによって一括レアデータ信号 はちょうに言き込むので、一般が回路の現底は大きぐな る。一方、表示信号をデータ信号段等により言言込む時間は時1主変期間の間であり、データの言き込み時間が 十分にとれるので、決品表示装置の大画面化に対応でき

(00 トゥ) 図 17 は、津産信号鎮脈が回路 G Dを示す 図である。この主要信号鎮脈が回路 G Dにおいて、入力 されたスタートバルスのますが、同期信号 G C K に基づいて、直列機 情された複数のフリップフロップに合から得越されるシクトレジスタによって原文シフトされ、議義するショのシグトレジスタルものバリスの和信号と、信号幅を決定する同期信号 G E N どの議議を成によって、主要信号が生越される。この主要信号が、損数のインバータ回路により構成されたバッファ回路を介して、重要信号 M G L m (m = 1, 2, 9 - ) に出力される。

(0.01.4)。上記走安信号執射動回路ならは、バッファ 回路にレベルシフタを内建して、走安信号の出力転幅を 大きくずる場合もある。

【0015】従来、アクティフマトリクス型の液晶表示

製造の多くは、ガラス等版上に形成した非晶度シリコンを用いて強限トランシスタを形成し、この強限トランシスタによって上記画案アルイARYを構成していた。この画案アルイARYの画案PIXを開始する理理信号は、設め関係のおよびデータは高級動画場の特性、単類体業技図数であるトライバIC(業技図数)に形成し、このドライバにをよびカラス要係に外付けしてい

(00 10) 近年。河西本市最高の小型化や、信頼住向、上、コストで選挙を実現するために、走立信号機能動回路のでデース信号機能動回路の Q が グリティージ回路 P C を、 画来アレイス R Y の 参加上口 形 P C を、 画来アレイス R Y の 参加上口 形 P C を、 画来アレイス R Y の を加上口 R Y の を加上口 R Y の P C を 、 すなわち、 モノリンシ P の P 学体 単純回路によって形成すること が明確されるファスト

100 171 上記同一の基版上に形成する駆動回路 G O. S. D. Y. 画場 P. I. X. の能 か表子として、単語品または **多結晶、非晶質のいずれかのシリコン理談を用いて、電** 界効果型の理解トランジスタを形成することが考えられ ろ、この場合・ガラス基板上に比較的大面積のシリコン 推棋を形成する必要があり、建査信号は駆動回路 G D や データ信号均配的回路 SD (およびプリチャーシ回路や Cは高い駆動力が要求される。したかって、上記字解ト ランジスタは、比較的大きい面接に、修造プロセスによ って電子移動度が大きいシリコン隙が得られるという利 さを有する多結品のシリコン強敵を用いる場合が多い。 [0018] 従来の多結晶シリコン意味を用いた意味ト ランジスタは、図18に示すような構造を有する。この 理解トランジスタは、無アルカリガラス等からなる絶縁 基版10 7上に形成されている。この経験基版101上 に、多結晶シリゴン浮映からなるチャネル領域103。 ソース領域104およびドレイン領域105か設けられ ている。上記チャネル禅句103の上には、ゲート記録 腹107を介層してゲート電優108が配置され、ジェ ス値は104およびドレイン傾向105は、その上に形 成されたシリコン酸化粧110を貫通する金属配数によ って、上記シリコン酸化膜1 10上の電極1-12, 11 3 に投続されて、乗界効果型のドランジスタを構成して LV3.

(00.1.91 上記事業トランジスタの多語品グリコン理 既を作製する方法としては、関数の方法がある。これら の損数の方法は、いずれら接縁基項1.0.1 上に成取した 非晶度とリコン理既を活品化して多品品とリコン理既を 形成する。上記非晶なグリコンを活品化である方法の違い によって、得られる多品品とリコン理解の活品性が異な る。したがって、多結晶とリコン理解の活品性が異な ンジスタの特性も、結晶化方法に応じて異なったものに なる。

「0020」例えば、レーザ光を好えの方向に移動させ ながら隔れして非晶はシリコン強限を振晶化まると、上 記レーザ光の移動方向にクリコンの結晶がは長されて、 上記し、サキの移動方向に、特に大きに使予移動度を算する事情高限が得られる。この電気移動度が大きい方向に、フース相対からドレイン開発を指示直接を一致させ、で理解トランジスタを形成すると、デナネル相対の電子、移動度が大きくはって、良好な特性を指する理解トランジスタが得られる。

「CO21」にのようにして形成したが信仰の日ン学 既を用いて確認ドランツスタを持起し、この理解ドラン ツスタによって学送体集機回動を形成して、資品を示唆 固を情報する。すがわち、特殊基項上に、所述の方向の 電子機動成が大きしみ活動シリコン技能を形成して、上 に所定の方向にツース傾向からドレイン傾向を含め、この意味トランツスタを形成する。この意味トランツスタを形成する。この意味トランツスタを形成する。この意味トランツスタを用いて、データ信息機動の調査しか生産 信号線動物の寄存の。フリチャーシの除げて、画象アレ イスドイを含む学様体集構回路を形成する。こうして、 動作速度が減し転動回路らり、GO2有する対象を示弦 適の得られる。

[0022]

【報明が解決しようとする課題」とかりながら、土足済 為表示状态の手域体集は回路を提成する複数とランジス 力は、画典アレイをRYにおける画書PTIXについて、 画書音堂のRの母替の保持能力が使いという問題があ る。この問題は、画表PTIXのトランジスタSWにおい て、多46歳シリコン登録の母子移動度が大きいたの、ト ランジスタSWのオフ持のドレインを深。ずなわちリー ク電流が比較的大きくなって、その信果、画業PTIXに おける画素音堂のPの電荷の保持能力が低下したことに 記句かる

[0023] ずなわち、十つの目品化力法によって、データ信号は呼動回路SOと主要信号は軽動回路SO、ブリチャーシ回路PC。 直表アレイ人RYの全てに適した特性を有する理解トランジスタを形成することは、非常に対しい。このような理解トランジスタを、1つの目的化力法によって作動しようとすると、回路側切の変更や、指品化力法の推測化学を招いて、液晶表示装造の軽にコストの上昇につながる。

【0023】そこで、この契明の目的は、異なる特性を 有ずる複数の理解トランジスクによって構成され、しか む安価な手塔体集積回路と、その半路体集積回路を用い た安価な製造表示装置を提供することにある。

[0025]

(関語を解決するための手度) 上記目的を達成するため、別での発明の半導体集積回路は、指接性整成上に形成された出数の薄解トランシスタを有づる半導体集積回路によれて、上記積数の薄限トランジスタは、複数の異なる結晶化方法によって形成された無数の半導体等限制。 知上形成されていることを特数としている。

(0026) 上記標式によれば、上記半等体集技回路が 一口の目でを対象にあってスクセラリの間での集成の表面

16-4

ク電流がいさいことで、スイッチ動作が高速であることなどの保持すべき時性に対応して、その時性に通したは 最に方法によって形成された国数の単準体で開発対比形 成される。その信息、半導体集積回路の損数の浮頭トラ ンジスタは、各の保持すべき結性が与えられて、半導体 集積回路の性能が向上される。

100271 1実施形態では、上記複数の半導体変取機 対の平均活動は後の比が2以上である。

10世2月1上記実施形型によれば、上記複数の単導体 定期間域の平均は品配達の比例で以上であるので、上記 報数の単域体理関係に影成される推数の運路トランジ 次分は、例えば即値を圧やサブスレッショルドは数など の例はが取りに異なるので、多々が保持すべき特性を する複数の深限トランジスクが、効果的に作製される。 1002月1次為、上記模数の半導体速度制度の平均は 品配質の比が2以下であると、複数の準導体速度構成の 特性は時間にになってしまって、上記模数の半導体連 傾倒に形成する複数の理解トランジスタの同性が時間に になってしまる。そうすると、複数の理解トランジスタ の同性が、多々が保持する関係に表現が同じになってしまる。 数の理解半導体を作動する効果が同じなでしまう。 数の理解半導体を作動する効果が同じなでします。

(0030) 1.実施形起では、土記複数の半導体理限制 対の電子移動度の比が1、5以上である。

[00/33] 1実施形造では、上記複数の半導体等限機 知は、半導体理解域の面接に対する理解トランジスタ を形成する傾向の面接の割合が、互いに異なる。 [00/34] 上記実施形造によれば、上記複数の半導体

る。一方、具好な特性が必要でないドランジスタは、上

記比較的ない自動性を有いて安価な実践体質機関に作 製きれる。その信息、上記手等体質機関第位、保持すべ 合性機を有し、数つ、安価に作取される。

(10月33) 主実施的語では、上記複数の美容を存取項。 他に形成される複数の意味トランジスタのうちのかなく とも1つの複雑トランジスタは、この理解トランジスタ のソースが何とトレイン傾向と表目短では3本直接の方向 である複数トランジスタの配置方向が、この理解トランジスタの形式される半準は2数傾向の15点は5方向と一 級している。

100.351上正文版形記言よれば、上記集業の課題トランジスタのうちのかなくともいうは、選問トランジスタの配置方向が、この理解トランジスタを形成する半導体理期積回の提出成長方向と、まなわち、半導体運用積減の提出を持ち、があ、この理解トランジスタは、作動自身によった。上記書館との表し、上記書籍は果様回時において、上版的良好なトランジスタのみが、その配置方向が上記半導体理構規例の提出成長方向と一致する実際トランジスタであり、上版的良好なトランジスタのよう。シスタ情性が必要であるトランジスタのみが、その配置方向が上記半導体理関類の提出成長方向と一致する実際トランジスタであり、上版的良好なトランジスタ情性が必要でないトランジスタは、その配置方向を半導体運用が開発していてその上述い、したのって、上記美体集製回路は、所定の性能が効率良く得られ、かつ、安衛になる。

(0,0,3.7) 1実施影響では、上記複数の手導体浮映機 知のうちの少なくとも1つは、ドーザによって結晶化さ れている。

(0008) 上記者施形器によれば、上記報数の手導体 理解制のうちのかなくとも1つは、上二切によって指 品配されて、比較的良好な措施性を有ずる。なお、この 平路体理原向国は作数コストが比較的高い。上記事等体 乗校回路において、比較的良好なトランツスタ特性が必 英な課日トランジスタのみか、上記レーザによって指 化された半路体理原語可に形成されるので、上記半路体 乗校回路は、所定の性能が効率良く持られ、かつ、安価 に作動される。

【ロロコロ】1実施形型では、上記均数の半端体理関係 取の3ちの少なくとも1つは、独は金属を用いて結晶化

されている。
[0040]・上記実施形型によれば、上記事数の半導体理解構可のうちの少なくともいっぱ、触性金属を用いて活動性でする。なお、この半導体理解構成は、作数する年間のかずるのでが数コストが止敗的高い。上記半導体操構回路において、比較的高い、上記半導体操構回路において、上記を認定を用いて結晶化された半等体学限構同によって形成されるので、上記半導体集構回路は、所定の性能が効果良く得られ、かつ、安保に作動される。
[0041] 1実施形型では、上記半導体集積回路は少

なくとも第1と第2のプロックからなり、上記等1のプロックに含まれる複数の薄明ドラックスグは、薄明ドラッシスタの配高方向が互いに時間一であり、上記券2のプロックに含まれる複数の薄膜ドランジスタが、薄頭ドランジスタの配置方向が互いに異なる。

[0042] 上記実施段階によれば、上記第下のプロツ クが、例えば言道の回路動作が必要である場合、この第 1 プロックを接続する世数の途段トランジスタの配置力 治を、正いには同じに、かつ、半導体準膜預期の結晶成 長方向に一致させて、動作速度が遠い遠隔トランジスタ を形成する。この第1プロックを構成する複数の強限 ) ランジスなは、高価である。一方、上記第2のプロック が、例えばリーク電流が低いことが必要である場合。こ の第2プロックを用がする複数の意味トランジスタの配 置方向を、耳いに異なるように、 かつ、 手等体理取締制 の信品成長方向に異ならせて、リークモ流が少ない意味 トランジスタを形成する。この第2ブロックを構成する 複数の理解トランジスタは、安価である。このように、 異なる特性が必要である第1および第2のプロックにお いて、各々のプロックが保持すべき特性に対応して上記 推動の手導体理関係与を形成し、これらの手導体理関係 塩に、配置方向が異なる上記複数の浮映トランジスタを 作製するので、上記半導体集積回路は効率良く適切な性 能になり、かつ安価になる。

「COO 431 丁実施形態では、上記半路体業体回路は少なくとも第1 と第2 のブロックからなり、上記第1のブロックに含まれる複数の薄膜トランジスタは、結晶短界が殆ど無い半導体浮隙傾写に形成されており、上記第2のブロックに含まれる複数の達解トランジスタは、結晶は異を有する半導体浮膜傾写に形成されている。

【00441上記実施形型によれば、例えば高速の動作 連続が必要な上記券1のプロックは、結晶極身の第と無 い半等体受取時間に形成した関数の理解トランジスタに よって構成する。なお、上記記品位界が殆ど無い半等体 受取傾向は、作製コストが比較的高い。一方、例えばリ 一つ電流がかないことが必要な土記第2のプロックは、 結晶位別を存する半等体理解傾間に形成した複数の理解 トランジスタによって構成する。なお、上記記品位別を 有する半等体理解傾向は、作数コストが更め変更い。 のようにして、上記券1のよりに関わなのでロック は、各々保持すべき特性が効率的に得られて、第1 およ び第2プロックからなる半等体来極回路が良好な性臨 に、かつ、安価になる。

(0045) 1実施形態では、上記半等体実は回路はロ ジック回路とアナログ回路を含み、上記ロジック回路と アナログ回路は、異なる半等体強関係対応形成されてい

「0.0:4.5」上記実施形式によれば、比較的高し駆動館 ・力が必要である上記ロジック回路の建設トランジスタ は、例えば活動対象が労と無い手等体理領領制に形成す。 る。一方、リーク機能が少ないことが必要である上記で プログの取り達成トランジスタは、例えばは高い原のチ い平均体達成項目に形成する。このようにして、上記半 複数集積回路のロジッグ回路とアプログ回路を、各分通 切り特性を有する速度トランジスタによって構成するこ とによって。本の性能を有する半導体集積回路が得られ

(10047) 1実施形態では、上記半時体集積回路はスタティック回路をタイプミック回路を含み、上記スタティック回路とタイプミック回路は、異なる半時体が開発。 毎日形成されている。

【0048】上記来述形型によれば、上記半端体集技団 新のスタティック回路とダイナミック回路は、要求され る回路付性が互いに異なるので、スタティック回路を移 成する強限ドランジスタとタイナミック回路を移成する 強限ドランジスタとタイナミック回路を移成する に異なる。これらの要求されるドランジスタ付代に対 なして、スタティック回路を存成する海峡トランジスタ とダイナミック回路を存成する海峡トランジスタ とダイナミック回路を存成する海峡トランジスタを、至 いに異なる半線体理域に形成する。このようにして、上 記半端体集技回路のスタティック回路とダイナミック回路を、各々通りな事料ドランジスタによって「構成する。 とによって、高い性能を有する半端体集技回路が得られ 太

[0049] 第2の架明の液晶表示装置は、経験性美術上に、画素トランジスタを有してマトルクス状に配置された画素部と、上記画素部の画素トランジスタをオンオフさせるゲートドライバと、土記画素部にデータを書き込むソースドライバとを有する意味ドランジスタ基版と、この意味トランジスタ基版に対向して配置された対向基版と、上記書味トランジスタ基版が有する回路に、上記書味トランジスタ基版が有する回路は、上記書味トランジスタ基版が有する回路は、上記書味

(00-50] 上記様成によれば、理解トラッジスタ基係に形成する画案トランジスタや、ゲードドライバ、ソースドライバなどの回路を構成する理解ドランジスタを、これらの回路が多々保持すべき特性に対応して、所定の活品性を有する複数の平等体理解却回に形成する。これによって、理解トランジスタ基係上の複数の回路の全でが保持すべき特性を有して、液晶表示・延高の性能が向上される。また、上記複数の回路の全でに適合する理解トランジスタを形成する必要がないから、強限トランジスタを形成する必要がないから、強限トランジスタを形成する必要がないから、強限トランジスタを形成する必要があれてきて、液晶表示装置が安価になる。

[0051]

[発明の実施の形態] 以下。この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。

【0052】(実施例1)実施例1では、本発明の理模トランジスタを形成する半迭体理関補向について説明す

【0053】図 1は、本発明の第1の半導体消取領担と しての多は高シリコン理解を形成する工程を示す図であ る。図1に示すように、基版コ上に形成した非晶質シリ コン建設2に、チェンマレーザ光4を希望形状に傾射す ると共に、上記基板でき、エキシマルーが売4の長手方 向の直角方向に、矢印Aで示すように移動させる。これ 10よって、上記算品質シリコン意味であ、パルスレーザ であるエキシマレーザ米々でアニールして結晶化して、 **≯は高シリコン支援を形成する。この今は高シリコン支** 味は、エキシマレーゲ光4が照射された上記伸型形状の 長手方向中央に対応する部分が、上記希型形状の長手方 古に向って比較的均一な大きさの結晶を有する。 しか じ、上記を指属クリコシ湾峡の上記エキシマレーサ光4 を移動させた方向の結晶性が不均一であるので、多結晶

シリコン理味を体としては、活品性が比較的悪い。 [0054] 図2(é) は、本発明の第2の単導体準期 領域としての多階品シリコン連携を形成する工程を示す 図である。この今は最シリコン理解は、図2ペ(\*) に示 すように、毎仮21上の非晶質シリコン定数22に、エ キッマレーザ先23を、マスク24を用いてV字型に限 対しながら矢印号で示すように移動させて形成する。 図 2 (6) に示すように、上記エキジマレーサ先23を、 上記基抗21の短手方向に2列に亘って照射して、図2 (c) に示すような2つの9信品シリコン強限27、2 7を形成する。この今結晶シリコン理原27、27は、 結晶位界が改小で、、良好な結晶性を有する。 一方、上記 エキシマレーザ光2.5 を照射しなかった部分の多結晶シ リコン理膜2.8は、粒径が小さい多くの結晶を有し、結 品性が比較的悪い。

【0055】図3は、本発明の第3の半導体薄膜領域と しての多は品シリコン意味を形成する工程を示す図であ る。この多時品シリコン意味は、茎切る1上に形成され た非品質シリコン関コ2をアニール炉に入れて、発熱体 3.4からの無によって無アニールして形成する。この多 結晶シリコン意味は、基板3.1上の時全面に均一な粒径 の結晶を有する。しかし、第3の半導体薄膜預知として の今結晶シリコン理解は、上記熱アニールにかかる時間 が、独時間から数十時間かかって転送効率が悪く、結晶 性も比較的悪い。なお、上記塔アニールは、赤外珠によ **る熱アニールでもよい。** 

【0056】图4(a) は、本発明の第4の手導体強限 領域としての多結晶シリコン薄膜を形成する正程を示す 回である。この支持品シリコン支限は、基5541上の非 品質シリコン連関421二、ニッケルなどの触収金属の済 加領原4.4を設け、この基版4.1をアニール原で加熱し て形成する。図4(6)に示すような2つの帝型形状の 放け金属の活加領与44、4.4を配置して終アニールす ると、図4(6)に示すような多結晶シリコン意味4 35。4·5 が得られる。この多結晶ソリコン理既 4·5/、4

5の結晶は、上記機能金属の活加領料44,44の外縁 に対して直角方向に向っては品成長しているので、この 結晶成長方向の電子移動度が大きい。一方、上記結晶成 長方向に面角な方向は、電子移動度が引され、また、注 記事語品がリコン理解45に対数した的経金属を結晶化 後に完全に除去しないと、今時最少リコン湾既45を用。 北て形成したドランジスタに、残酷した土民機械金属に 起因するリークを流が溢れるという問題がある。また、 上記今結晶シリコン強隊45。4.5が得られる他圏は、 基板41日おいて、上記放射金属添加領域44、44か ら所定の距離の範囲に限られる。また、土に触ば金属が 加賀町4.4、4.4 には、トランジスタを形成することが できない。 さらに、今結晶シリコン意味 4 5 を作動する 正程后的47、触似金牌的活加领时平4、平4.2形成于 る工程が必要であり、上記第1万宝第3の半導体浮映線 句としての支信品シリコン連携を仲裂する工程よりも、 工程数が多くで、作製コストが高し、

(0.057) 図5(a) は、本発明の第5の半導体液膜 領域としての今結晶シリコン連携を形成する正確を示す 図である。この多結晶シリコン津耕は、華坂51上の子 のパターニックされた非晶質シリコン注膜52の1部に 静紅金属を活加して、独アニールによって、上記触ば金 属を添加した数分から結晶成長させて形成する。図 5 (6)に示すようにパターニングした2つの非晶質シリ コン3月52. 52において、図5(6)の左側第部に 触ば金属活加領与54、54を設ける。この非品質シリ コン液膜52、52を熱アニールすると、上記触ば金属 添加領域54、5.4から非晶質シリコンの結晶化が結ま り、この結晶化が図5(6)の左側に向って進行する。 このとき、結晶粒界の成長が、非晶質シリコン薄膜5 2、52の外線で団正されて、図3(c)における右側 の矩形部分56。。56。か単一の結晶になって、多語 品シリコン理膜56、56が得られる。この外結晶シリ コン連膜56, 56は、上記矩形部分56%、56%の 結晶性が極めて良好であるが、非晶質シリコン意味.5 2、52をパターニングする手間と、触媒金属活加領国 5.4、5.4を形成する手間がかかり、作製コストが高い。 という問題がある。 【ロロ58】本発明の手導体集技回路において、1つの

夢切上に、上記第十万至第5の半導体意味領域のうちの 複数の半導体強限領域を形成し、これらの半導体強限領 **・**垣を用いて複数の浮映トランジスタを作裂する。 【0059】 例えば、図 13に示すような画素アレイム RYと、走在信号執証的回泊GDと、データ信号執証的 回路SDとブリチャージ回路PCを、1つの経緯基板上 に形成して、液晶表示装置に用いる半導体集積回路を移 ・成まる。 ここにおいて、図13 および図 1-4 に示す画書 P 1 × は。直来音量 C P の電荷保持力が高いことが収む 重要である。 したがって、上記画素P+×のトランジス タSWを、土記第1の半導体理既領域によって作動す

レイARYは、安全した画像が表示できる。 「00507ーガ、上記簿取上ランジスタ基板上に形成 するデータ信号機関的回路等のは、上記画来ドレスに書 さいて政権信号をデータ信号機を上がに出力するので、 主道に回済的かできることが最も選手である。したかっ で、上記データ信号機動的回路等の支援がする対策とラ ンジスタを、上記第5の半路体強限領域によって作製する。 第5の半路体準限視域に、他のて大きい電子移動度 を有するので、この半路体強期積減を用して作製した理 取上ランジスタは、対作組織が対策に対し、その結果、 上記データ信号機能の回路等のの回路特定を追じてき

TODIS 11 このようにして、1つの審議上に第1をよび第5年達休強関領国の領数の平等体章関領国を形成して、特性が異なる複数の意識ドランジスタによって面表アレイ人の大名よびテータ信号は軽効回路のDFで開起することによって、意味ドランジスタを仮じの半等体験の関係の性能を向上することができる。

「〇〇 5 2 1 公長、上記第 1 の年頃体質質質質と、第5 の平原体理模質質は、子切信品は僅の比が2以上であり、かつ、電子的動度の比が1、5以上であり、かつ、電子的動度の比が2以上であり、かつ、電子的動度の比が1、5以上であって、特性の差が比較的大きいとつの平域体理模様のあっての登板上に形成することによって、特性が確定に異なる推致の理解トランジスタを形成できる。つまり、異なる特性が要求される複数の回路に対して、各水の回路に圧血な理解トランジスタを的確。かつ効果的に作品できる。

[00.63] (実施例2) 実施例2では、実施例1の度。 数の手導体理数項項によって作製された意味トランジス タについて説明する。

【〇〇号本】回答(e)は、上記簿2の半路体質関係可の多額品シリコン連取27。27に、意味トランジスク29。。29 bと形成した低子を示す回である。なお、上記達開トランジスク29。。29 bは、配置された方向が召集に刊るように、大きさを調査して示している。上記参額品シリコン理取27には決しな認識は円が存在し、この活動は異は、レーザアニールを行うた壁のレーザの移動方向、つまり美加でで示す方向を向している。上記美額品シリコン理取27は、上記書前は円が向く方向と時間し方向に、大きい電子の移動するすずる。一時数層の下さい。じたが当て、この今時品シリコン理取27に形成されて、ソース機器とトレイン発向とを同程で

情に直接の方向であるトランジスクの配置方向を、上記 矢印のの方向と時間しにした連携トランジスタを9。 は、シースは与およびドレイン領型間のキャリアの移動 重度が大きいから、動作運角が進む。一方、ドランジス クの配置方向を、上記矢印のの方向と直角にした意識ト ランジスタ29 6は、動作運度が比較砂度い。

「COO 5 5 1 回 5 (b) は、上記34の単準体理解析的の対話品シリコン理解45、45に、理解ドラジシスタ478、476、476を対域した技子を示した回である。上記分話品シリコン意味45は、夫印Oで示す方向を向いた活品は見を有するので、この方向の電子的対象が比較的大きい、一方。分話品シリコン意味45の上記失印Dに対して直角方向の電子移動度は比较的いきは、したからて、トランシスクの配置方向を、上記失印Dの方向と隔回ににとた理解トランジスタの配置方向を、上記、数件運度が比較的速い。一方、トランジスタの配置方向を、上記失印Oの方向と両側にした理解トランジスタの配置方向を、上記失印Oの方向と面側にした理解トランジスタの配置方向を、上記失印Oの方向と面側にした理解トランジスタの記述方向を、上記失印Oの方向と面側にした理解トランジスタグ47.5位、数件運賃が比較的違い。

(00:86) 図スは、上記第5の半導体理様規制の多格・
品シリコン強関56。55日、 強関トランジスク58 
前、566を形成した様子を示す図である。この多種品
シリコン強関56の図グにおいて右側の矩形部分559 
は、単語品であるので、時品は月が存在しない。したが
って、上記を結晶・リコン強関56の上記矩形部分66 
に形成する強度トランジスクは、配置方向をいまれの
カ周に向けてもチャネル様型のまでリア移動速度が略同してあるから、強限トランジスク58 (c)、58 bの動作速度は時間してあり、かつ、高速である。

(00671 ところで、上記与結晶シリコン学院56、 5.6は、作品なシリコン学院を信品化して上記矩形部分56。) 三型結晶の部分を形成する程、上記矩形部分56。 にご品は関か生じないようにするために、延形部分56。の大きさが形文の大きさにお切される。したかって、上記矩形部分56。の個からさい方向に一致させて、長手方向を形成した学院トランジスタ58。は、トランジスタ58。の大きさによってノース領域およびトレイン規模の主部が欠けてしまうなどの問題が生じる場合がある。

【0059】回8(6)は、上記第2の千葉体理関係はの多語品がリコン理数27。27に、動作達度が適り達 数トランジスタ2.94、2.94のみを形成した様子を示 項回である。まなわち、全での意味トランジスタ2.9 6、296は、その配面方向を矢印のアディを語品がリコン理数27の数小が活品が見まり、ために同方向を矢印のアディを語品が、上記室数ドランジスタ2.94、2.94のチャネル傾極の手、イリスを動成が大きくなるように上でいる。

「0,059」回8(5)は、止記54の手具体重要は時の身活品がリコン容明45、45に、動作達度が違い強い 原ドランジスタ47%、47%、47%、47%の決定 形成にた日子を示す回である。まなわち、全ての意思だ ランジスタイプも、4.7 m。 4.7 m。 4.7 mが、その配 選方向が天印むで示すが結晶シリコン学取4.5 の結晶は 第方向と時间してあって、大きいキャリアの移動速度が 組られるようにしている。

(0070)このようにして、1つの半路体理原植的に おいて、単版体理原植物の結晶技界の方向と時間に配査 方向を有し、かつ、配置方向が互には時間にである原放 の理解トランジスタを形成することによって、時間に連 度で動作してトランシスタ環境が瞬間って、しかも、高 運動性のできる複数の理解トランジスタを持ることがで

[007:1] 図9は、上記第2の事項体強限領域の多語 品ッリコン液膜27、27と、この多結晶シリコン溶膜 27、27と同一の夢仮上にあって、上記多時品シリコ ソ連映27、27よりも多くのは最近界を目する多種品 ジリコン強調を8とを用いて、従来の強関トランジスタ を形成した様子を示す図である。上記多くの暗晶位界を 有する字は高シリコン理図28世、図2(a)に示す中 品質シリコン注膜2.2にレーザ光2.5を直接照射しない で結晶化した部分であり、多くの結晶は異を算するので 電子移動度が比較的小さい。上記多括品シリコン津限2 7、2.7 には、配置方向が互いに時同一の複数の浮映ト ランジスタ29 6. 29 6・・・を形成し、上記多結構 シリコン理解でおには、配置方向が異なる損益の理解ト ランジスタ62、62・・・を形成する。上記多結晶シ リコン理膜27、22の複数の理膜トランジスタ29 e, 2.9e・・・は、配置方向を多結晶シリコン理膜2 7,27の微小な結晶位果の方向と時間一の方向にもで

7、27の表示な活動に対の方向と時間一の方向にしているので、動作速度が比較的速化、一方、工工学活動シリコン強限29の複数を有する多活動シリコン強限29に、なる、上記分活動シリコン強限29は、活動は呼の方向が不規則であるので、何れの方向に強限トランジスタ62を形成しても、その動作速度は比較的速い。上記動作速度が比較的早い強限ドランジスタ29。29。
によって速い動作速度が要求される回路を構成し、上記動作速度が比較的違い強限トランジスタ29。29によって速い動作速度が要求される回路を構成し、上記動作速度が比較的速に強限トランジスタ62。52、近よって、リーク電流への高い確性が要求される回路を構成する。このようにして、エフの差仮にに、実なる

を開始する。このよう。 特性を有する複数の回路を、安価から効果的に作数する ことができる。 【00727』なお、上記多結晶グリコン理解2年の複数

(0072) なお、上にテに終フリエン語はそものは終 の対映ドランツスタ52、52・・・は、配置方向が映 同じてあってもよい。

で007:31 (実施例3)、実施例3では、上記実施例1 の実施は実践項目によって作動した理談ドランジスタを 用いて情報じた半路体集員回路について説明する。

[007:4] 図 1:0は、本発明の半導体条接回路として のアンプの許を示す回路図である。このアンプ回路はア ナログ回路であり、上記アンプ回路に入力される信号」 前の電台は連絡的にまたし、上の間位の変化度は関小な 場合がある。したかって、グート間接に信号「Nが入力 されるトランジスタTR1・TR1で、アンプ回路を構 成まるドランジスタTR2:TR2で、「は、動作自住 が均って、かつ、リーク電流が少ないことが必要であ る。このことがら、上記トランジスタTR1、TR2を 形成する手頭は関連的は、手頭は理問の時性が均って あることが必要である。したかって、回入に示した第5 の半週は理解的領としての今に高とリロジ環境について おけて、均へな特性を有する準度ドランジスタTR1、TR2として好道である。 R1、TR2として好道である。

(ロのでき)回りは、本発明の干燥体件は回路としてのシフトレジスの回路を示す回である。このシフトレジスの回路は、ロジック回路であるので、回路技術が、0 および (「知成する不透けな信息で利率される。したが って、上記シブトレジスクを何点する。トランジスタで R 3 ハ T R 3 ・・ は、動作特性の流りな違いや、リーク 電流は大きない関いならなくて、むしろ、動作速度を早の方だのに、駆動協力が大きいことが必要である。このことから、上記ドランジスタでR 3 を形成する半導体理 関係的は、半単体理期の特性が均一であることよりも、電子移動域が高いことが必要である。したがって、回ち(b)に示した第4の半導体理解が耐としてのう結構がリコン理解45において、配置方向が、結構的異の方向と関係同じである理解ドランジスタ 4 7 m が、ロジック回路を構成するトランジスタ T R 3 として経過である。

を同様の今結構シリコン意味を形成する。 【0077】この後、上にエキンマレーザ光によっては 高化した今も高ンリコン意味に、 ありな信義は月の方向 に対して国内なに成为他の理解トランジスタ下811。「 中でを形成して、この意味トランジスタ下811。「 中でを形成して、この意味トランジスタ下811。「下で2 によって上記アナログ回動を特成する。また、生記検収 金属を用いて州アニールによって活動化した今16番シリ コン意味に、活動は月の方向に原子行な配置方向の速度 トランジスタTRSを形成して、この意味トランジスタ TR3によってEICのジック回路を構成する。

たのであり、このようにして、正いに実なる特性を有する複数の回路を、複数の手塔体理解傾向から作就した複数の連続トランジスタボネル。 エネス・エネコによって 権威することによって、半導体集構回路の全でを同一の 理関トランジスタによって形成するよりも、半導体集構回路を安価に、しかも、高性時にできる。

【GO A9】ところで、回う11に示したシストレジスタ 回路は、スタティック回路型であり、回う2は、タイナ ミック回路型のシフトレジスタ回路を示す回路回であ ま

「0080」上記スタティック回路型のシフトレジスタ回路上、上記タイナミック回路型のシフトレジスタ回路に比べる場合。ロシック回路の時間と同様な時間が出来である。すなわち、スタティック回路は、常仁安文状态を保持できる回路構造を目するので、スタティック回路を構成するトランジスタ下の口は、動作時間が多少不均一でもよく。また、リーク理論を多々有していてもよい、上記スタティック回路のトランジスタ下の日は、達い動作道度が出来であるから、駆動胎力が大きいことが見も重要である。したがって、図5(6)に示じた第4の半36、2度対向以、活路は見の方向である矢印Dの方向と対理同じである。全域トランジスタイで3として経過である。スタティック回路を構成するトランジスタイで3として経過である。

[00.6:1] 一方、上記タイナミック回路型のシフトレジスタ回路は、回路が一時的に奄気的学遊状起になる。したがって、上記字遊状芸の間に回路の信号報位を推模する以来があるので、ダイナミック回路を構成するトランジスタ下R4は、リークを繋が小さいことが必要である。なお、ダイナミック回路は、回路の負責がスタティック回路よりも小さいので、ダイナミック回路のドランジスタ下R4は、スタティック回路のドランジスタ下R4は、スタティック回路のドランジスタ下R9は、ロケックであるといっしたがって、リーク電流が比較的小さい回じ(e) に示じた第1の半導体準度検知を用いて体製した建映ドランジスタが、ダイナミック回路を構成するトランジスタでR4として舒通であって

[00 02] 上記スタティック回路とダイナミック回路とを、同一の至板上に設けて平塚体集構回路として形成する場合。1つの基板上に設けて平塚体集構回路として形成する場合。1つの基板上に対イナミック回路を形成する時間と、上記タイナミック回路を形成する時間と、上記タイナミック回路を形成する前間は、回る(65)。 (63) に示したものと同様に、非晶度シリコン海豚に触ば金属活加減極を設けて熱アニールして、多語高シリコン海豚 4 うと同様の多語品シリコン海豚を形成する。一方、上記

タイナミック回路を形成する相当は、回りに示す工程と 同様に、前島はクリコン湾域を希望形状のエギンマレー サメロよって計画化して、多情島シリコン領域を形成する。

(00.83)、之の後、主記触録金属を用いて無アニール によって形成した今指品シリコン理解に、指品は異の方 間に第千行な配置方面の理解トランジスタエネ3を形成 して、この理解トランジスタエネ3によって上記スタティック回路を呼ばする。また、上記エネシマレーザ状に よって指品化した今15品シリコン理解に意味トランジスタイネを形成して、この呼吸トランジスタイネタによって上記タイプミック回路を得越する。

(00-84):このようにして、半導体集積回路を構成して正しに異なる特性を有する値数の回路を、複数の半導体強限的によって作品した複数の連続ドランツスタで、その、下条4によって機能のできるとによって、半導体集に関係を発展してよる。

接回路を安備に、しかも、海性能にできる。 「0.0 年51 なお、上記半路体集検回路は、この半路体 集接回路を構成する回路およびプロックが保険すべき株 性に応じて、この回路およびプロックの意味トラングス タを、上記第1の主張5のいずれか1つの半路体理限制 対によって作製してもよい。

【ロのおち】生产。本発明は、添品表示装置以外の。例 えは半等体メモリなどの他の装置にも適用できる。 【ロのも7.】

(実明の効果)、以上より明らかなように、第:1の発明の 半当体集経回路は、絶経性基质上に形成された複数の変 限トランツスタを有する半導体集接回路において、上記 複数の理解トランツスタは、複数の異なる結晶に方法に よって形成された複数の半導体速度接列に形成されるの で、上記複数の理解トランツスタは、保持ずべき特性に 対応する結晶化方法で形成された複数の半等体理限傾向 に作製して、所定の特性にできるから、上記半導体集積 同路の性能を効果的に面上できる。

(00.88) ヤ実施形態では、上記複数の半導体薄膜積 可の平均結晶がほの比が22以上であるので、上記複数の 複数ドランジスタに確実に異なる特性を与えることができる。

【00.69】 1.実体形型では、止記複数の半基体程序域 もの電子移動度の此が1。今以上であるので、止記複数 の理解トランジスタに確実に異なる特性を与えることが できる。

(00回の) 1実体形表では、上記物数の半導体連携検 対は、半路体理関係組の面接に対する意思ドランジスタ を形成する傾向の面接の割合か互いに異なり、割え口格 品性が比較的良くて高値であるが、半導体連度傾向の面 技に対して連联ドランジスタが形成可能な面接の割合が 小さい半路体理開始のかある一方、結晶性が比較的悪く て変価であるが、半導体連度傾向の面接に対して連联ド ランジスタが形成可能な面接の割合が大きい半路体連算 傾向とかある。上記半項体条核回路の短期トランジスタ が保持すべき特性に対応して、上記半項体達的視句の面 検に対する対象トランジスタを形成する独特の可能の到 合か可かに異なる知象の平域を理解制制を用いて運用と ランジスタが作記されているので、上記半項体集検回器 は、通りな特性の理解トランジスタによって情報でき て、適切な性能に、かつ、モのにできる。

EGG.9.11 1実が形型では、上記複数の等等体理映像 可に形成される複数の理解トランジスタのうちのかなく とも1つの理解トランジスタは、この理解トランジスタ のシース構成とドレイン構想とを展響で指案直接の方向 である理解トランジスタの配置方向が、この理解トランジ ンスタル形成される平域体理映解目の活動が最大力と 致しているので、比較的良好なドランジスタ特性を存 し、この理解トランジスタを、上記半路株果積回路にお して比較的良好なトランジスタ特性を必要なもののあに

用いかので、半導体美独回路が防室良く、かつ、芸術に 作製できる。 【OO.D?】 1 実施形理では、上記事数の半導体薄膜機 取のうちの少なくとも 1 つは、レーザ/によって配品化さ れていて比較的良好な認識性を有するので、この半導体

強限領域によって作製された強限ドランジスタは比較的 良好な特性を有する。

【0093】1実施形態では、上記集数の半路体達取構 例のうちの少なくとも「つは、触縁金属を用いて結晶化 されているので、この半路外達取練句によって停祉され た速取トランジスタ世比較的良好な特性を有する。

[0094] 1実際形理では、上記手跡体集構回路は少なくとも第1と第2のプロックからなり、上記第4のフロックに含まれる複数の意味ドランジスタは、意味ドランジスタの配置力向が互いに時間であり、上記第2のプロックに含まれる複数の意味トランジスタは、透明トランジスタの配置力向が互いに異なるので、異なる時性が必要である第1分よび第2のプロックにおいて、上記異なる時性に対応して上記損数の意味トランジスタの配置力向を異ならせることによって、上記第1分よび第2のプロックを通切な特性の理解ドランジスタによって様はできるから、上記半5次集員回路を通りな性的に、かつ、安価にできる。

「0095」1、実施形態では、上記半減体来線回路は少なくとも第1と第2のプロックからなり。上記第1のプロックに含まれる複数の浮映トランジスタは、結晶位界が発と無い半導体浮映機関に形成されており、上記第2のプロックに含まれる複数の浮映トランジスタは、結晶位界を有する半導体浮映機関に形成されているので、保持すべき特性が異なる上記域におよび特色のプロックにあいて、異なる2つの半等体浮映機で表現して、各々のプロックに通切な特性を有する複数の浮映トランジスタを形成するから、上記半導体集機回路を通切な性間に、のつ、安価にできる。

【ロの96】「実施お妻では、上記半導体集構四時はロジック回路とアナログ回路を含み、上記ロジック回路とアナログ回路を含み、上記ロジック回路とアナログ回路に、異なる半導体連門領国に形成されているので、保持すべき特性が互いに異なる上記半導体集構画路のロジック回路とアナログ回路と表。互いに異なる半端体理関係回じよって作品して適切な特性を再する構造の複数が理解にプラングの「よって構成できるから、半導体集構画路の性能を、効率的に高くできる。

[0092] 「実体形式では、上記半導体集構回路はスタティック回路とダイナミック回路を含み、上記スタティック回路とダイナミック回路は、異なる半導体連即構造に形成されているので、保持すべき特性が可いに異なる上記半導体集積回路のスタティック回路とダイナミック回路とを、可いに異なる半等体達取扱同によって作るして、通り公園に会すると変数の達用ドラックスタによって開催できるから、半導体集積回路の性能を、放本的に向上できる。

「COCS 1 第2の美明の液晶表示状態は、建緑性素质上に、画来ドランジスタを有してマトリクス状に配慮された過去器と、上記画書部の画素ドランジスタをオンオフさせるケードドライバと、上記画書部にデータを書き込むシーストライバとを有する意味ドランジスタ業版と、この意味ドランジスタ業版に対向して配高された対応策と、上記意味ドランジスタ業版と対向基底との自じ持入される設晶をといらなる設晶表示状態において、上記意味ドランジスタ業版が有する回路は、上記半球件集積回路からなるので、上記意味ドランジスタ業版が有する回路は、上記半球件集積回路からなるので、上記意味ドランジスタ業版が有する知典の回路の全てを通りな特性にでき、かつ、意味ドランジスタ業版の回路を支援に形成できるから、武晶表示状態を提供の関係の質り、一定面にできる。(図1)この発明の第1の半導体建筑関域を形成する

平個面の原図で表明 【図2】 図2(6)、(b)、(c)は、第2の手跡

株理財務司を形成する工程を示す四である。 【図3】 第3の半導株理政議司を形成する工程を示す 図である。

[图4] 图4 (6)。 (6)。 (6) 比 第4の半準

(株金製料句を形成する工程を示す回である。 (図51 図5 (G)。 (6)。 (6)は、第5の半導 株学製料句を形成する工程を示す回である。

[図5] 図5(6)は、第2の半導体達取規制に、達 限トランジスタ29's、29'bを形成した性子を示す図 であり、図5(b)は、第4の半導体達取機制に、達取 トランジスタ47's、47's、47'b、47'bを形成し た低子を示した図である。

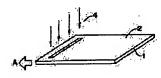
(図7] 第5の手塔体理限時期に 建原トランジスタ 5.88。5.860を形成した技子を示す回である。

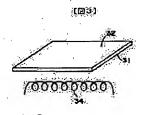
【図8】 図8(8)は、第2の半導体理関語되に、動 作道度が連い意味トランジスタ29。、29。のみを形 成した様子を示した図であり、図8(6)は、第4の半 は休達明時間に、動作達度が達し2度ドランジスタイプ 4、47 a、47 a、67 aのみを形成した様子を示す 図である。 「図91 第2の半迭体意味時間の多結晶シリリコン連膜 27、27 と、多指品シリコン連膜27、27 よりも多 くのは品む呼を有する多に品シリコン連膜28 でを用い で、表数の運転トランジスタを形成した様子を示す図で ある。 「図10)、本質的の半導体果体図路としてのアンプロ 第を示す図路図である。 「図101 11 。本質明の半導体果体図路としてのアンプロ 第101 11 。本質明の半導体果体図路としてのアンプト

・シスタ回路を示す図である。 【図12】 タイナミック回発型ののシフトレジスタ回

(由と示す回射図である) ((回1:3) - 深品表示に置か存する回角を示す図であ 大

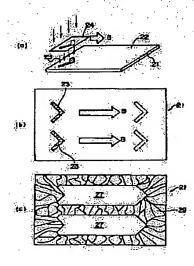
(E) 11



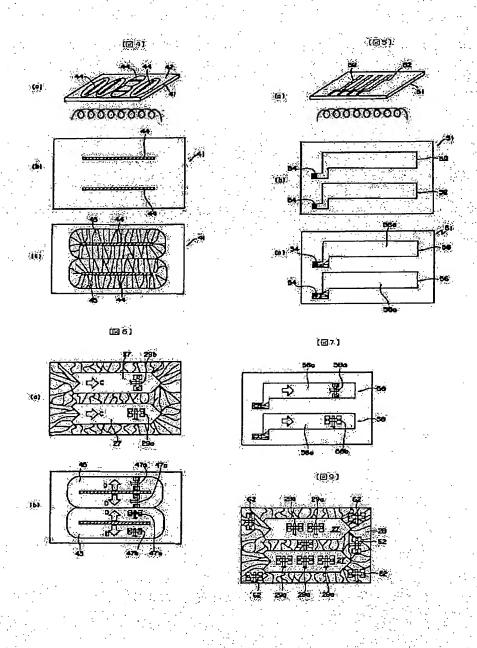


[図14] 図13の画書PIX表示す図である。
[図15] 滅姦式元政国の名印大戦的方式のデータ信号は戦勢回路を示す図である。
[図36] 滅姦式元政国の政事が駆動方式のデータ信息は戦勢回路を示す図である。
(図171 深島表示政国の建立信号機能的回路を示す。
[図180] 沙括龍シリコン強調を用いた強関ドランツスタを示す図である。
(初180] 沙括龍シリコン強調を用いた強関ドランツスタに対してある。
(初180] 沙括龍シリコン強調を

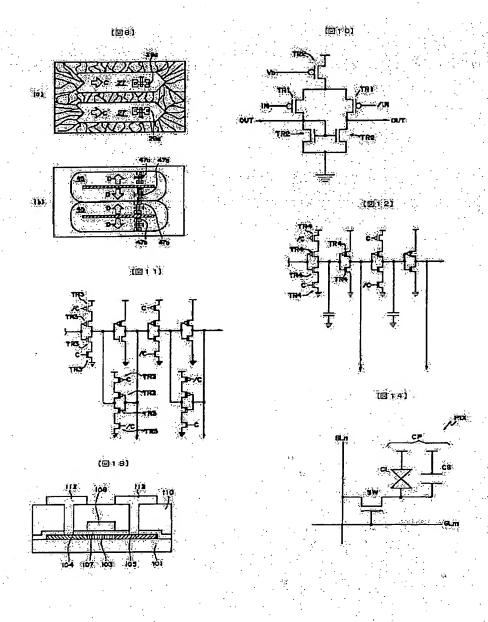
(EZZ)

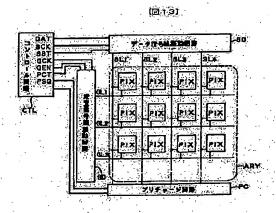


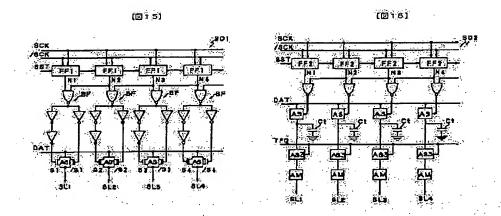
16-12



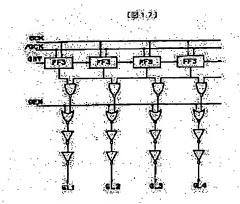
16-13







16-15



フロンドページの味き

(51)1ht:01:7 H O 1 L 27/08

部別記号 3:3:1

H:O 1 L 29/78

テーマコード\*\* (**多考**) 2.8

5128 613A 618Z

F ターム(多考) 2H092 GA59 JA24 KA04 MA28 MA30 MA21 MA25 PA06

5FD48: 8A08: AA09: AB03: ACD4: BA10

BA16-8605

5F052 AA02 AA11 AA24 BA04 BA07 BA08 BB07 CA04 CA10 DA02 FA02 FA05 JA01

SF1:10 AA16 8802 8804 CC02 6602 6606 6613 6616 ANZT NNTS PPO 1: PPO2 PPO3 PPO5 PPO8 PP23 PP24 PP29 PP34

16-16

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
FADED TEXT OR DRAWING		
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
_		

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.